

有機金屬化學氣相 沉積實驗室

功 能：

教學研究設備，重點在磁性半導體薄膜方面的製程與物理性質研究，奠定本系在磁性奈米材料、磁性半導體元件製程以及磁性半導體薄膜物理方面之前瞻性物理基礎教育根基。

主要儀器設備：

- (1) 系統機體
- (2) 反應爐體
- (3) 電腦控制系統
- (4) 排煙櫃

負 責 人：應用物理系 胡裕民 老師

聯絡電話：07-59199468

